10/542913

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# T TOTAL BUILDING HER BURKET HOLD BORN BORN BORN THE HER BURKET BURKET BURKET BURKET BURKET BURKET HOLD HER FRANK

(43) 国際公開日 2004 年8 月12 日 (12.08.2004)

**PCT** 

(10) 国際公開番号 WO 2004/067491 A1

(51) 国際特許分類7:

C07C 67/26, 69/54,

F16K 5/04 // C07B 61/00

PCT/JP2004/000911

(21) 国際出願番号:(22) 国際出願日:

2004年1月30日(30.01.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願2003-23441

2003年1月31日(31.01.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三菱 レイヨン株式会社 (MITSUBISHI RAYON CO., LTD.) [JP/JP]; 〒108-8506 東京都港区港南一丁目6番4 1号 Tokyo (JP). 大阪有機化学工業株式会社 (OSAKA OR-GANIC CHEMICAL IND., LTD.) [JP/JP]; 〒541-0052 大阪府 大阪市 中央区安土町 1丁目7番20号 新ト ヤマビル Osaka (JP).

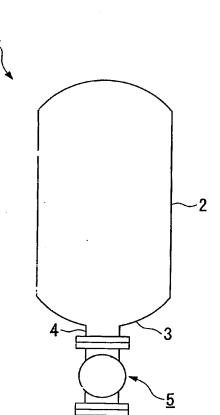
(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 佐藤 義彦 (SATOU, Yoshihiko) [JP/JP]; 〒739-0693 広島県 大竹市 御幸町 2 0 番 1 号 三菱レイヨン株式会社 大竹事業所内 Hiroshima (JP). 重宗 勝也 (SHIGEMUNE, Katsunari) [JP/JP]; 〒739-0693 広島県 大竹市 御幸町 2 0 番 1 号 三菱レイヨン株式会社 大竹事業所内 Hiroshima (JP). 土居 純一 (DOI, Junichi) [JP/JP]; 〒739-0693 広島県 大竹市 御幸町 2 0番 1 号 三菱レイヨン株式会社 大竹事業所内 Hiroshima (JP). 加峯 靖弘 (KABU, Yasuhiro) [JP/JP]; 〒739-0693 広島県 大竹市

/続葉有/

(54) Title: APPARATUS FOR PRODUCING HYDROXYALKYL (METH)ACRYLATE AND PROCESS FOR PRODUCING THE SAME

(54) 発明の名称: ヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートの製造装置およびその製造方法



WO 2004/067491 A1

(57) Abstract: An apparatus and a process for producing a hydroxyalkyl (meth)acrylate, in which high airtightness can be maintained even when the number of operations for discharge valve maintenance is lessened. The apparatus for hydroxyalkyl (meth)acrylate production comprises a reaction vessel in which a hydroxyalkyl (meth)acrylate is synthesized and which has a discharge valve which is opened when the contents of the reaction vessel are discharged, the discharge valve being a ball cock. The process for hydroxyalkyl (meth)acrylate production comprises using the apparatus for hydroxyalkyl (meth)acrylate production to produce a hydroxyalkyl (meth)acrylate.

(57) 要約: 排出バルブの整備の回数を減らしても高い気密性を維持できるヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートの製造装置および製造方法を提供する。本発明のヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートを合成する反応を異備し、反応釜には、反応釜の内容物を排出する際に開放される製作出バルブが設けられたヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートの製造を置において、排出バルブがボールコックである。また、本発明のヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートの製造方法は、上述したヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートの製造装置でヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートを製造する。

御幸町20番1号 三菱レイヨン株式会社 大竹事業 所内 Hiroshima (JP). 大爺 信男 (OOYA,Nobuo) [JP/JP]; 〒582-0020 大阪府 柏原市 片山町18番8号 大阪有 機化学工業株式会社 柏原工場内 Osaka (JP).

- (74) 代理人: 志賀正武, 外(SHIGA, Masatake et al.); 〒 104-8453 東京都中央区八重洲2丁目3番1号 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,

- SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### 添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

1

### 明細書

ヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートの製造装置およびその製造方法

### 技術分野

本発明は、ヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートを製造する際に使用される ヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートの製造装置およびその製造方法に関する ものであり、より詳細には、反応釜の内容物を排出する際に開放される反応釜の 底面に設けられた排出バルブに関する。

本出願は、日本国特許出願2003-23441号を基礎としており、その内容を本明細書に組み込む。

### 背景技術

従来、ヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートは、一般的に、触媒や重合防止剤の存在下、(メタ)アクリル酸と(メタ)アクリル酸より過剰量のアルキレンオキサイドとを原料として、温度40~70℃で加圧された反応釜中で反応させて合成される。その後、反応釜内を加圧したり、上部を開放して大気圧にしたり、ポンプを用いたりして、反応釜中で生成した反応液を脱気装置や蒸留装置などに移液して高純度のヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートを得る。

このようなヒドロキシアルキル (メタ) アクリレートの製造に使用される反応 釜には、内容物を排出する際に開放される排出バルブが設けられており、この排出バルブとしては、反応釜内に液だまりが形成しにくいことから、一般的に、フラッシュバルブが使用されている。

図3に、フラッシュバルブの一例の断面図を示す。このフラッシュバルブ20は、流路21が形成されたバルブ本体22と、バルブ本体22の流路21内に挿入され、上下動可能な弁棒23と、弁棒23の頂部に取り付けられた弁頭26と、流路21内に設けられ、弁棒23を下降させた際に弁頭26が当接する弁座25

とを有して概略構成されたものである。また、バルプ本体22の下部には斜め下 方に向かう排出口24が形成されている。

このようなフラッシュバルブ20では、弁頭26を弁座25に当接させた際に 流路が塞がれて閉止され、弁棒23を上昇させて弁頭23を弁座25から離した 際に開放される。

ところで、ヒドロキシアルキル (メタ) アクリレートの合成反応では、副生物として、ヒドロキシアルキル (メタ) アクリレートに (メタ) アクリル酸が反応したジエステル類や、ヒドロキシアルキル (メタ) アクリレートにアルキレンオキサイドが反応したジアルキレングリコールモノエステル類が生成することがある。

目的生成物であるヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートおよび上記の副生物は、他のアルキル(メタ)アクリレートと比較して非常に重合しやすい化合物である。そのため、反応釜に、フェノール化合物、パラフェニレンジアミン類、アミン化合物、ジアルキルジチオカルバミン酸銅塩類、N-オキシル化合物などの重合防止剤を含む重合防止剤含有液が反応釜内に添加される。しかしながら、通常の添加方法では反応釜の蓋部あるいは上部等に重合防止剤含有液は接触しないので、蓋部あるいは上部に接触したヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートの蒸気が重合して、ポップコーンと呼ばれる重合物を生成することがあった。

しかも、ヒドロキシアルキル (メタ) アクリレートの合成のようなエチレンオキサイドを使用する付加反応では不純物を嫌う上に、生産性を向上させるため、移液した後でも反応釜内部を洗浄せずに連続して次の反応を行うことが多く、長期にわたって連続的に反応を行った場合には、重合物の生成量が徐々に増え続けた。そして、その一部が断続的に剥がれ落ち、反応液上に浮遊することがあった。

このように反応液上に重合物が浮遊する場合には、フラッシュバルブを開放して反応液を排出した際に、弁頭や弁棒に重合物が引っ掛かり、重合物の全てが排出されず一部が反応釜の底面に残ってしまうことがあった。そして、重合物が底面に残ったまま弁棒を下降させてフラッシュバルブを閉止すると、残存した重合物が弁頭と弁座との当接面(シール面)に噛み込んで密閉性を低下させることがあった。

一般的にエステル化反応、エステル交換反応、付加反応等で製造される(メタ)アクリル酸エステルでは、主たる原料が、毒性、爆発性が低い(メタ)アクリル酸あるいはそのエステルとアルコールであるため、高い密閉性が要求されないが、ヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートの製造のように、毒性、爆発性が高いアルキレンオキサイドを用いる場合には高い密閉性が要求される。その要求を満たすため、ヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートの製造では、連続的な製造を中断して反応釜の底面に残った重合物を取り除く整備をすることがあった。その結果、生産性が十分に高くなかった。

フラッシュバルブの密閉性を維持する手段については、これまでにも検討されており、例えば、実開平5-8141号公報(図1)に、反応釜内液の漏れが発生することのない容器底排出弁用弁座を用いることが提案されている。

しかしながら、反応液上に重合物が浮遊する場合などでは、実開平5-814 1号公報に記載の容器底排出弁用弁座がフラッシュバルブに備えられていても、 反応釜内の重合物が少量残るため、シール面における重合物の噛み込みを十分に 防止できなかった。したがって、高い密閉性を維持できなかった。

### 発明の開示

本発明は、前記事情を鑑みてなされたものであり、排出バルブの整備の回数を減らしても高い密閉性を維持できるヒドロキシアルキル (メタ) アクリレートの製造装置および製造方法を提供することを目的とする。

本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討した結果、以下のヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートの製造装置および製造方法を発明した。

すなわち、本発明のヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートの製造装置は、ヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートを合成する反応釜を具備し、反応釜には、反応釜の内容物を排出する際に開放される排出バルブが設けられたヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートの製造装置において、排出バルブがボールコックであることを特徴とする。

本発明のヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートの製造装置においては、ヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートがヒドロキシエチル(メタ)アクリレートである場合に好適である。

また、本発明のヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートの製造方法は、上述したヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートの製造装置でヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートを製造することを特徴とする。

### 図面の簡単な説明

図1は本発明のヒドロキシアルキル (メタ) アクリレートの製造装置の一実施 形態例を示す側面図である。

図 2 は本発明のヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートの製造装置の一実施 形態例を構成するボールコックの断面図であって、(a)は、全開にされている ときの図であり、(b)は、全閉にされているときの図である。

図3はフラッシュバルブの一例を示す断面図である。

## 発明を実施するための最良の形態

本発明のヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートの製造装置(以下、製造装置と略す)の一実施形態例について図1を参照して説明する。

この製造装置 1 は、ヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートを合成する反応 釜 2 を具備するものであり、この反応釜 2 の底面 3 には、導管 4 を介して、反応 釜の内容物を排出する際に開放される排出バルブであるボールコック 5 が設けられている。

ここで、ボールコック5とは、図2(a)に示すように、管状のバルブ本体6内に、貫通孔7が形成された球体であるボール8が回転可能に備えられ、バルブ本体6内面の一部とボール8外面の一部とが密接したものである。そして、このボールコック5は、貫通孔7がバルブ本体6内の流路9a,9bを連通させるようにボール8を配置させた際に開放され、図2(b)に示すように、貫通孔7が

PCT/JP2004/000911

形成されていない面がバルブ本体 6 内の流路 9 a , 9 b を塞ぐようにボール 8 を配置させた際に閉止される。なお、ボールコック 5 のボール 8 は、図示されない駆動手段によって回転する。

ボールコック5においては、貫通孔7の内径がバルブ本体6の流路9a,9bの内径と略同等であることが好ましい。貫通孔7の内径がバルブ本体6の流路9a,9bの内径と略同等であれば、貫通孔7で重合物が閉塞することを防止できる。

また、ポールコック 5 は、できるだけ反応釜 2 に近い位置に設置されることが好ましい。ポールコック 5 ができるだけ反応釜 2 に近い位置に設置されていれば、反応釜 2 内の液溜まりを小さくできる。

反応釜2からボールコック5までの導管4は、重合物の閉塞をより防止できる ことから、鉛直方向に延在することが好ましい。なお、導管4が曲線状である場 合には、重合物が閉塞するおそれがある。

次に、上述した製造装置を用いたヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートの製造方法(以下、製造方法と略す)について説明する。この製造方法としては、反応釜 2 内で(メタ)アクリル酸とアルキレンオキサイドとを反応させてヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートを合成できれば何れの方法も採用できる。一般的な製造方法として次のような方法が例示できる。すなわち、まず、反応釜 2 の底面 3 に設けられたボールコック 5 を全閉にして、(メタ)アクリル酸と、(メタ)アクリル酸に対し過剰量のアルキレンオキサイドと、触媒とを反応釜 2 に仕込む。そして、加圧下で反応させてヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートを含む反応液を得て、引き続き真空脱気処理により反応液中の残存アルキレンオキサイドを除去する。その後、ボールコック 5 を全開にして、反応液を精製装置に移液し、蒸留等により精製して、高純度のヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートを得る。なお、排出後は、次の反応に備え、再びボールコック 5 を全閉にする。

このような製造装置および製造方法で製造されるヒドロキシアルキル (メタ) アクリレートとしては特に制限されず、例えば、ヒドロキシエチル (メタ) アクリレート、ヒドロキシプロピル (メタ) アクリレートなどが挙げられるが、生産量が多く本発明の効果が顕著に発揮されることから、本発明は、ヒドロキシアル

キル(メタ)アクリレートがヒドロキシエチル(メタ)アクリレートである場合に特に好適である。

以上説明した製造装置および製造方法では、反応釜2の蓋部あるいは上部に形成したポップコーン等の重合物が剥がれ落ちて反応液に混入した場合でも、排出バルブがボールコック5であるので、重合物が反応液と共に流れ出やすく、閉塞することがない。したがって、重合物がシール面に噛み込むことを防止できるので、整備の回数を減らしても、長期にわたって密閉性を維持することができ、生産性の低下を防止できる。しかも、アルキレンオキサイドの漏洩を防止できるので、工業的な面、環境的な面の両面において極めて有用である。

以下に本発明を実施例によって具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

### (実施例)

底面に排出バルブとしてボールコックが設置された 2-ヒドロキシエチルメタクリレート製造用反応釜(容積  $5\,\mathrm{m}^3$ )に、メタクリル酸  $3\,4$ キロモルと、エチレンオキサイド  $3\,8$  キロモルと、触媒であるメタクリル酸鉄 0.  $1\,5$  キロモルとを仕込み、温度  $6\,0$   $\infty$ にて反応させた。次いで、反応釜内の真空脱気処理を実施後、ボールコックを全開にして反応液を精製装置に移液し、高純度のヒドロキシエチル(メタ)アクリレートを得た。その際、ボールコックにかかる圧力を最高 $4\,0\,0\,\mathrm{k}\,\mathrm{P}\,a$ (ゲージ圧)、最低  $2\,.\,0\,\mathrm{k}\,\mathrm{P}\,a$ (絶対圧)とした。

1回/7日の間隔で、ボールコックの一次側を400kPa(ゲージ圧)に加圧し、ボールコック二次側に石鹸水を塗布して密閉性を調べたところ、連続880バッチの反応を行っても、漏れは確認されなかった。すなわち、分解整備しなくても、高い密閉性を維持していた。

#### (比較例)

排出バルブを、ボールコックに代えてフラッシュバルブにしたこと以外は実施 例と同様にしてヒドロキシエチル (メタ) アクリレートを製造した。

その結果、連続70バッチ目で漏れが認められたので分解整備した後に運転を 再開させた。しかしながら、その後196バッチ目で再度漏れが認められたため



分解整備後、再度立ち上げ、さらにその後、105バッチ目で漏れが認められて 分解整備した。このように、分解整備の回数が多く、生産性が低下した。

### (参考例)

底面に排出バルブとしてフラッシュバルブが設置された反応釜(容積 $15m^3$ )に、ブタノール44キロモルと、メチルメタクリレート75キロモルと、触媒であるテトラブトキシチタネート0.03キロモルとを仕込み、反応温度100~130℃にて反応させてブチルメタクリレート(BMA)製造した。この場合、連続1600バッチ反応を行っても、フラッシュバルブの漏れは認められなかった。

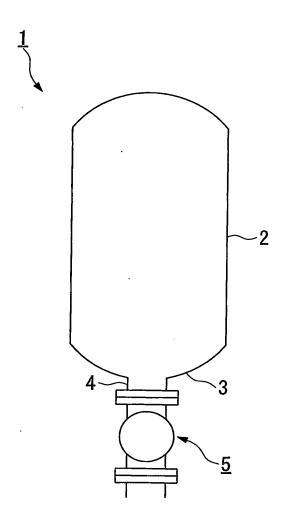
### 産業上の利用可能性

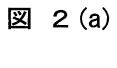
本発明によれば、ヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートの重合物がシール面に噛み込むことを防止できるので、排出バルブの整備の回数を減らしても高い気密性を維持できる。さらに、本発明は、ヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートがヒドロキシエチル(メタ)アクリレートである場合に好適である。

### 請求の範囲

- 1. ヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートを合成する反応釜を具備し、該反応釜には、反応釜の内容物を排出する際に開放される排出バルブが設けられたヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートの製造装置において、該排出バルブがボールコックであるヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートの製造装置。
- 2. ヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートがヒドロキシエチル(メタ)アクリレートである請求項1に記載のヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートの製造装置。
- 3. 請求項1または請求項2に記載のヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートの製造装置でヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートを製造するヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートの製造方法。







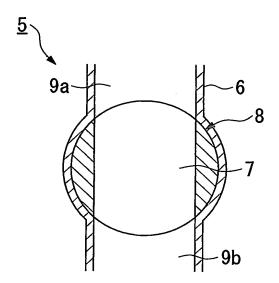
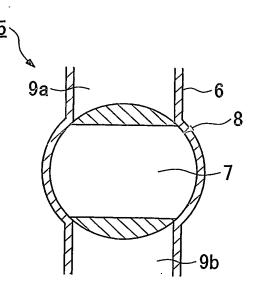
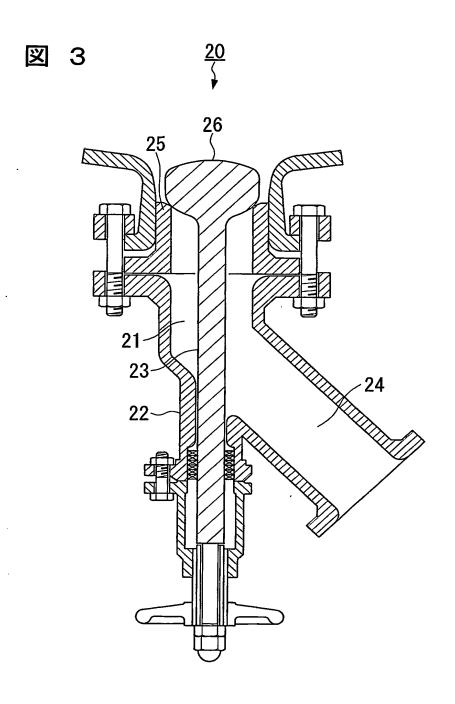


図 2 (b)







### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

| A 07 150  | PCT/JP2004/000   |   | 2004/000911                           |                                  |  |
|---|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| A. CLASSIFI<br>Int.Cl   | CATION OF SUBJECT MATTER 7 C07C67/26, C07C69/54, F16K5                                 | /04 // C07B61/0   |                                       |                                  |  |
|   | ,  | ,04 ), 60,001,0   | J                                     |                                  |  |
| According to In   | ternational Patent Classification (IPC) or to both natio                               | mal classification and IPC  |                                       |                                  |  |
| B. FIELDS SI  |  | nai classification and IFC  | <del></del>                           | ·                                |  |
| Minimum docu  | mentation searched (classification system followed by                                  | classification symbols)   |                                       | ·                                |  |
| Int.Cl  | 7 C07C67/26, C07C69/54, F16K5,   | /04, C07B61/Q0  |                                       |                                  |  |
|   | ·  |   |                                       |                                  |  |
| Documentation   | searched other than minimum doors at at the  |   |                                       |                                  |  |
|   | searched other than minimum documentation to the ex                                    | ttent that such documents ar  | e included in the                     | fields searched                  |  |
|   | <u> </u>   |   |                                       | i                                |  |
| Electronic data l   | base consulted during the international search (name of                                | f data base and, where pract  | icable, search te                     | rms used)                        |  |
| Ļ   | ·  |   |                                       |                                  |  |
| C. DOCUMEN  | NTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  |   |                                       |                                  |  |
|   |  |   |                                       | <u> </u>                         |  |
| Category*   | Citation of document, with indication, where a   | _   | _                                     | Relevant to claim No.            |  |
| A   | JP 2002-234861 A (Nippon Sho<br>23 August, 2002 (23.08.02),                            | okubai Co., Ltd   | .),                                   | 1-3                              |  |
| ·   | Claims; example  |   | j                                     | •                                |  |
|   | & US 2002/0111510 A1 & EI  | P 1231204 A2  | j                                     |                                  |  |
| A   | 1 0- 00 1221/0 0 (Nippoli Oli Seal Kodyo   |   | shiki                                 | 1-3                              |  |
|   | Kaisha),<br>17 August, 1984 (17.08.84),  |   | ļ.                                    |                                  |  |
|   | Claims; Figs. 1 to 5   | •   |                                       |                                  |  |
|   | (Family: none)   |   |                                       |                                  |  |
|   |  |   |                                       |                                  |  |
|   |  |   |                                       |                                  |  |
| i   |  |   |                                       |                                  |  |
|   |  |   |                                       |                                  |  |
|   |  |   |                                       |                                  |  |
|   |  |   |                                       |                                  |  |
|   | cuments are listed in the continuation of Box C.                                       | See patent family   | annex.                                |                                  |  |
| * Special categ "A" document de   | ories of cited documents:  fining the general state of the art which is not considered | "T" later document publish  | hed after the inten                   | national filing date or priority |  |
| to be of parti  | cular relevance  | "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered novel or cannot be considered novel.   |                                       |                                  |  |
| filing date   | ation or patent but published on or after the international                            |   |                                       |                                  |  |
| "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other |  | step when the docume  | step when the document is taken alone |                                  |  |
| special reason (as specified)  "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means                               |  | "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination |                                       |                                  |  |
| "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed                                    |  | being obvious to a person skilled in the art  "&" document member of the same patent family   |                                       |                                  |  |
|   |  | a document member of  | nie same patent tar                   | nuy                              |  |
| Date of the actual<br>14 Apri   | completion of the international search  1, 2004 (14.04.04)                             | Date of mailing of the international search report 11 May, 2004 (11.05.04)  |                                       |                                  |  |
| <b></b>   | , 3 (11.01.01)   | 11 May, 200   | 14 (II.05.                            | Ų <b>4</b> )                     |  |
|   | address of the ISA/  | Authorized officer  |                                       |                                  |  |
| Japanes   | e Patent Office  |   |                                       |                                  |  |
| Facsimile No.   |  | Telephone No.   | _                                     |                                  |  |
| orm PC1/ISA/210   | (second sheet) (January 2004)  |   |                                       | <del></del>                      |  |

| 1    |  |
|------|--|
| 国際調告 |  |

|  | 属する分野の分類(国際特許分類(I P C))<br>. <sup>7</sup> C O 7 C 6 7 / 2 6, C O 7 C 6 9 /                  | /54, F16K 5/04//C07I   | 3 61/00            |  |  |  |  |
|--|---|--|--------------------|--|--|--|--|
| D 细木+.4  | = + \n=   |  |                    |  |  |  |  |
|  | テった分野<br>最小限資料(国際特許分類(IPC))   |  |                    |  |  |  |  |
|  |   | /54, F16K 5/04, C07B   | 61/00              |  |  |  |  |
| 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの   |   |  |                    |  |  |  |  |
|  |   |  |                    |  |  |  |  |
| 国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)   |   |  |                    |  |  |  |  |
|  | ると認められる文献   |  |                    |  |  |  |  |
| 引用文献の  |   |  | 関連する               |  |  |  |  |
| カテゴリー*   | 引用文献名 及び一部の箇所が関連する  | ときは、その関連する箇所の表示  | 請求の範囲の番号           |  |  |  |  |
| A  | JP 2002-234861 A (株式会社日本触媒) 2002.08.23,<br>特許請求の範囲、実施例 & US 2002/0111510 A1 & EP 1231204 A2 |  |                    |  |  |  |  |
| <b>A</b>   | JP 59-122470 U (日本オイルシール<br>実用新案登録請求の範囲,第1-5[   | /工業株式会社)1984.08.17<br>図(ファミリーなし)   | 1-3                |  |  |  |  |
|  |   |  |                    |  |  |  |  |
| │ □ C欄の続き  | きにも文献が列挙されている。  | □ パテントファミリーに関する別   | 紙を参照。              |  |  |  |  |
| * 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 |   | の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献 |                    |  |  |  |  |
| 国際調査を完了  | 了した日<br>14.04.2004  | 国際調査報告の発送日 11.5  | . 2004             |  |  |  |  |
| 日本国  | D名称及びあて先<br>国特許庁(ISA/JP)<br>郵便番号100-8915<br>椰千代田区霞が関三丁目4番3号                                 | 特許庁審査官(権限のある職員)<br>山本 昌広<br>電話番号 03-3581-1101  | 4H 3345<br>内線 3441 |  |  |  |  |